

**Judul:**

Effects of deposition parameters and oxygen addition on properties of sputtered indium tin oxide films = Efek parameter deposisi dan penambahan oksigen terhadap sifat-sifat lapisan tipis indium timah oksida hasil sputtering

**Pengarang/Penulis:**

Badrul Munir, author

**Subjek:**

Indium compounds; Indium compounds

**Nomor Panggil:**

AJ-Pdf

**Penerbitan:**

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia

**Link Terkait:**

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)